PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

11-156987

(43)Date of publication of application: 15.06.1999

(51)Int.Cl.	B32B 7/02	
(0.121111011	B32B 7/02	
	B32B 9/00	
	G02B 1/04	
	G02B 1/11	
	G02B 1/10	
	G09F 9/00	
	G09F 9/00	

(21)Application number: 09-328780 (71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing: 28.11.1997 (72)Inventor: KIYOKAWA KAZUTOSHI KOBAYASHI YUTAKA

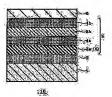
HARADA TAKAHIRO UYAMA HARUO

(54) ANTI-REFLECTION FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an anti-reflection film which reduces reflection of outdoor light to the utmost, has optically-sufficient visible light transparency and, moreover, displays an electromagnetic wave shielding property.

SOLUTION: In an anti-reflection film 10 having an anti-reflection coating 5 on a plastic film base 1, the anti-reflection coating 5 is provided with a conductive layer X which makes the electromagnetic wave shielding property of the anti-reflection film 10 be 5 dB or above to an electromagnetic wave of 100 MHz. In the case when the anti-reflection coating 5 has a four-layer structure of a first high refractive index layer 3a, a first low refractive index layer 3a, a first low refractive index layer 4b, a second high refractive index layer 4b from the base 1 side, the first high refractive index layer 3a or the second high refractive index layer 3b is formed of the conductive layer X of ITO or the like.



る 【添付書類】 079

刊行物2

(19)日本BNSTIT (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公開發导

特開平11-156987

(51) Int.CL.		識別紀号		FΙ				
B32B	7/02	103		B32B	7/02		103	
		104					104	
	9/00				9/00		, A	
G02B	1/04			G02B	1/04			
	1/11			GOSF	9/00		309A	
			審查請求	未辦求 間は	2項の数12	OL	(全6頁)	最終頂に続く

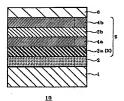
		審查請求	未開求	爾求平	の数12	OL	全).	6 EO	母棋.	氏に続く
(21)出联督号	特膜平9 -328780		(71) 8	出現人	000003 2503		A2±			
220 出版日	平成9年(1997)11月28日		(72) 5	初者	東京都 清川 東京都 期株式	和利 台東区	台東 1			凸版印
			(72) 5	音明音		台東区		丁目5	袋1号	凸版印
			(72) 5	初青		台東区		THE	番1号	凸版印
			(74) f	人配入	弁理士	田抬	* 4	(91	1名) 最終	質に続く

(54) 【発明の名称】 反射防止フィルム

(57) 【要約】

(研加) 外光反射を極力低減し、かつ光学的に十分な 可視光透過性を有し、さらに電磁波シールド性を発揮す る反射防止フィルムを得る。

「解発学録」 プラスティックフィルム基付上に反射 防止患ちをするため関防ニアルル、10であって、販売 射防性易ちに、反射防止フィルム 10の犯罪能シールド 住を10のMH:の処理施にかして568以上でも54 電解なを設ける。反対防止患うが、基付1位から第1 定路的平均36次の配制が平均46%である。 20の配制が平均40米の利害からからと を、第1の配料が再33次以対第2の液型が平均35と を、第1の配料が再33次以対第2の液型が平均35と で、第1の不同が平均35次以前第35次 で、100円の第35次との液型が平均35と で、第10の配料が再33次とが減少が平均35と



(2)

特開平11-156987

「特許時食の範囲」

「防火所1】 プラスティックフィルムからかみ正はト に反射防止膜を有する反射防止フィルムであって、膜反 射防止膜が、反射防止フィルムの電磁波シールド性を1 00MHzの電磁波に対して5dB以上とする導電器を 含むことを特徴とする反射防止フィルム。

【請求項2】 反射防止フィルムの電磁液シールド性 が、100MHzの電磁波に対して7dB~50dBで

ある暗水項1配載の反射防止フィルム。 【前求項3】 反射防止膜が、高屈折率隔と低屈折率層 10 とが交互に取局された構造を有し、該反射防止談を形成

する高窟折率層または低屈折率層の少なくとも一層が、 反射防止フィルムの電磁波シールド性を100MH ±の 電磁波に対して5 d B以上とする導電磁からなる請求項 1 節動の反射防止フィルム。

【請求項4】 反射防止膜が、基材側から第1の高層折 本層、第1の低層折率層、第2の高層折率層及U第2の 低層折率層の4層構造からなる請求項3配載の反射防止 フィルム

【請求項5】 第1の高風折率層が銀磁波シールド性を 20 有する導環器からなる請求項 4 記載の反射防止フィル

【請求項6】 第2の高屈折率層が電磁波シールド性を 有する導電塔からなる請求項 4 配載の反射防止フィル

【請求項7】 第1の高屈折率層及び第2の高屈折率層 が電磁波シールド性を有する導電層からなる間求項4配 飲の反射防止フィルム。

【節求項8】 – 将笔層が、酸化インジウム、酸化スズ、 酸化亜鉛、又はこれらの任意の2種以上の混合酸化物か 30 らなる請求項1~7のいずれかに記載の反射防止フィル

【請求項9】 導電層が、酸化インジウムと酸化スズと の混合酸化物からなり、酸混合酸化物中のインジウムと スズとの原子比率Sn/(In+Sn)が2~12at. %である請求項8記載の反射防止フィルム。

【請求項10】 導電層以外の高屈折率層が酸化チタン からなり、低层折率層が酸化シリコンからなる請求項3 ~9のいずれかに記載の反射防止フイルム。

【請求項11】 基材と反射防止膜との間にハードコー 40 ト層が形成されている請求項1~10のいずれかに記載

の反射防止フィルム。 【語求項12】 反射防止廃上に防河層が形成されてい る請求項1~11記載の反射防止フィルム。

【春期の発胡な影明】 [0001]

【祭明の属する技術分野】本祭明は、CRT画面、LC D画面、PDP画面等のディスプレーの表面、その他が ラス、プラスティック等からなるウィンドウの表面にお 防止し、かつそれらの表面で電磁波シールド機能を発揮 する。電磁液シールド機能付きの反射防止フィルムに関 する。

[0002]

【従来の技術】ディスプレーやウィンドウ等の表面で依 光灯や太陽などの明かりが反射して、本来知りたい情報 が見づらくなるという現象は、古くから問題となってい る。この問題に対しては、反射防止膜を使用することが 知られており、かかる光学時に限しての数本も出版され ている。

【0003】従来、この反射防止膜としては、ガラス基 板上に形成されたものが一般的となっており、プラステ ィック、特にフィルム状のプラスティック基材に形成さ れたものは少ない。しかし、反射防止膜をプラスティッ クフィルム基材 Eに形成することにより、ガラス基板上 に形成した場合では得られない歌さと可操性が得られ る。そこで、反射防止原をプラスティックフィルム基材 上に形成したもの、即ち反射防止フィルムが使用される ようになってきている。この反射紡止フィルムは、外光 の反射を防止したい面に張り付けるなどして用いられて No.

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、反射防止フ イルムの形成が必要とされる透明基材では、近年話頭と なっている低磁波シールドも必要とされる場合が多い。 例えば、パソコンやテレビ等の表示装置であるCRTや PDP表面には、反射防止機能だけでなく組織波シール ド機能も付与した方が関ましい場合がある。また、移動 体通信制の増大などの影響に対して、透明な窓にも反射 防止機能だけでなく、電磁波シールド機能を付与した方 が望ましい場合が増えてきている。そこで、電磁波シー ルド機能を有する反射防止フィルムを開発することが課 類となっている。

【0005】一般に、飢砒液シールドをするためには、 導電性の物質が使用される。一方、反射防止フィルムに は可視光に対する透過性が要求される。そこで、反射筋 止フィルムに電磁波シールド提能をもたせるためには、 低磁波シールド複能を発揮する導電性の物質として、薄 い金属膜が透明導電膜を使用することが考えられる。

【0006】これまでに将電性を備えた反射防止膜とし て、特開昭61-168899号公報に記載されている 低反射事格電防止板が知られている。しかし、この低反 射率蓄電防止板に備えられている導電性は蓄電防止だけ を目的としたものであり、その基材としてはガラスやブ ラスティック等の板材だけが使用されている。そのた め、この低反射率容量防止板は、反射防止膜をプラステ ィックフィルム基材上に形成した反射防止フィルムとは 形態が異なり、その利用範囲も極めて限られたものとな っている。さらにこの低反射率谷電防止板が有する導電 いて、外光が反射して本来の情報が見づらくなることを 50 性も、電磁波シールドに対して十分なものとはなってい (3)

特調平11-156987

かい.

ない。 【0007】この底反射率帯包跡止板が公表された後 も、導電性を有する反射防止板に関する発明はなされて いるが、電磁波シールド特性をも開題とし、また、電磁 抜シールド特性と反射防止特性とを併せて最適なものに するべくなるか反射筋ルライルムは思られない。

3

100081 本発別は以上のような建来技術の問題を解 決しようとするものであり、外光などの反射を極力低端 し、かの光等的に十分な可視の透過を含し、さらに電 値はケールド性を発酵する反射的止倒を、プラスティッ 10 クフィルム上に形成また反射的止フィルムを世界するこ とを自的とする。

【0010】特に、この反射防止フィルムの反射防止度が、高弱が半層と低弱が半層とが交互に視滞された構造を有し、旋矩射防止度を形成する高弱が悪度とは低弱が上度を形成する。 近半層の少なくとも一層が、反射防止フィルムの電磁波、シールド性を100MHzの電磁波に対して5dB以上とする電電局からなる複数を提供する。

[001] 本場例の反射的たフィルムは、プラスティ ックフィルへからとる新土に反射的止敗が明念されて、 いるので、反射的連接をボラス基底上に現危した場合で は存られたり得るで、可能を全成することができ、ま 発展する専用を対比を達すでは、からかした。大規模の反射的上でイルムは、恒重接つ一小性を を参考するように対けがは実体で組みったもかでいる。 をを考するように対けが直接で継事とことが可能とか る。そして、本規例の反射的上壁で使用される希望 は、恒弱度シールと使出100Mはの回電機に対して 5 d B 以上となるとうに関係されているので、実用上十 分々位回義シールでを含すった。

既途するのは開煙である。そこで、本発明においては、 刻定する電量がの終数を、実用上及び関位の正確さの 点から、数6日に対するし、5日の 1日の 1日の 磁波についての電磁接シールド熱準の値を電磁放シール 下効素の代表型として用いた。他の周技策での電磁放シールルド発素の低法、10 のMH 1 っ 回電数についての電磁波シールドが表がある。

[0013]また、知母家には世界成分と銀房成のが合 まれ、含ちにアケチからので駆け、7 り収益性は近外を と近郊身とに分けられる。水場所においては、実用上程 報答シールド身成が必要とされるでは、実用上程 報答シールド身成が必要とされるでは、 ではとして代きるとした。なお、未実力におは、並分別 と近郊がのいずれの環境なシールドも聞ることができ、 不利別の反射は変かの場所があといては、並分別と支援 房のいずれの環路なシールドを聞ることができ、 70014] [0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の反射防止フィルム D を図面に基づいて詳細に説明する。なお、各圏中、同一 符号は同一又は同等の構成要素を表している。

符号は同一又は同等の構成要素を表している。 【0015】図1は、本発明の反射防止フィルムの一の 銀镁の層構成圏である。

【0016】 この反射型・フィルル10は、プラスティ ックフィルル系針1上に、ハードコート語で、反射防止 咳5、及び防炉器を対抗な関係されたものとなってい あ、ここで、反射防止緊防に、表針1億から第10次回 折甲期3 m、第1の報節が平着4 m、第20系間所が超 3 b、及び第20性能が解析4 が現状を積弱された。影響) 遠となっており、このうちの第10系間が非着3 a は、 環路をシールドを全する・密視型となっている。

は四級シールドセキオ9の時間はなどのいいる。 「0017」このように本郷においては、電磁投シールド性を発揮する電電器xが反射防止線5を構成する所 定の屈折率の層の一個として形成されているので、反射 防止性をを強伸して形成されているので、反射 防止性をを強大限にし、かつ電磁波シールド性を付与することができる。

 (4)

特開平11-156987

【0019】なお、導電層Xの構成材料としては、透明 将電膜の構成材料の他、透明性を保つように膜厚を薄く した金銭券減も使用することができるが、通常は、安定 性や強度等の点から透明薬能膜を使用することが好まし

【0020】また、専幣層Xは反射防止膜5の構成層で もあるため、その光学特性によって当該導館層Xの原厚 が関発され、また、反射防止膜5全体の層構成も関整さ れる。例えば、透明導電膜は高層折率のものがほとんど であるので、 活別導電線からなる導電層Xは、図1のよ 10 の無機塩、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム等の うに、反射防止媒6の高层折率層として用いることがで ŧ٥.

【0021】一方、反射防止膜5を構成している導電圏 X以外の高周折率層3b (第2の高囲折率層) は、酸化 チタン等から形成することができる。また、第1の低層 折率器4 a 及び第2の低風折率器4 b は、酸化シリコ ン、フッ化マグネシウム等から形成することができる。 【0022】これら反射防止膜6を構成する各層の厚さ は、その当該圏を構成する物質の風折率、目的とする反 射防止性等に応じて適宜定められるが、通常、導電層X 20 となっている第1の高端折率層3 a を 45~75 n m. 第1の低組折率層4mを25~45 nm、第2の高級折 車局3bを110~150nm、第2の低層折率層3b を125~155nmとすることができ、これにより反 射防止フィルム10の電磁液シールド性を、100MH zの電磁波に対して5~15dBに関盤することが可能 となる。

【0023】反射防止膜6を構成する各層の形成方法に は特に限定はない。例えば、スパッタリング法、蒸着 法、CVD法等の真空成膜法を用いて形成することがで 30 ěΧ 【0024】図1の反射防止フィルム10において、プ ラスティックフィルム基材1としては、確々のプラステ

イックフィルムを使用することができ、例えば、ポリエ チレンテレフタレート、トリアセチルセルロース、ポリ カーポネート等のフィルムを使用することができる。プ ラスティックフィルム基材1の窓さにも特に模型はない が、通常、10~200 umとすることが好ましい。 【0025】図1の反射防止フィルム10において、ブ ラスティックフィルム基材1に積層されているハードコ ート局2は、反射防止フィルム10に所望の硬さを付与 するため、必要に応じて設けられている。このハードコ −ト階2の硬さとしては、2H以上とすることが好まし く、3 H以上とすることがより好ましい。またハードコ 一ト居2としては、所定の光学特性を備えたものである。 こと、即ち、透明性を有し、刷折率がプラスティックフ イルム基材1の銀折率と等しいかあるいはそれと同等で あることが望ましい。 ハードコート圏 2の厚さは、光学 物件及び可縮件の点から、10μm以下が好主しいが、 反射防止フィルム10に所期の確さを付与できる限り等 50 これにより、反射防止フィルム10トの電磁波シールド

に限定はない。

【0026】また、ハードコート房2の材質としては、 倒えば、紫外線硬化型のアクリル樹脂、シリコーン樹脂 等を主体とする樹脂から形成することができる。また、 これらの樹脂に添加剤を含有させることもできる。ここ で添加階としては、光を散乱させる透明飯料などの透明 粉末を好ましく使用することができ、このような透明顔 料としては、例えば、酸化チタン、酸化珪素、酸化亜 船、酸化アルミニウム等の無機化合物、硫酸パリウム等 フッ化物等を挙げることができる。また、上記透明粉末 として、ポリジピニルベンゼン、ポリスチレン、ポリテ トラフルオロエチレン等の樹脂粉末、これらの樹脂から 構成される中空のピーズ、あるいはこれらの樹脂または その中空ビーズ表面に表面処理を施した粉末なども利用 することができる。このような透明粉末の大きさとして は、ハードコート層2を構成する機能に分散し、プラス ティックフィルム基材 1 上に平滑かつ均一に始布できる

よう粒径3μm以下程度とすることが好ましい。 【0027】防汚磨6は、本発明において、反射防止膜 5を保護し、かつ、防汚性能を高めるために、反射防止 膜5上に必要に応じて設けられる。この防汚層6の特性 としては、反射防止膜5の機能が阻害されず、防汚層と しての要求性能が満たされる限り特に制限はないが、純 水に対する接触角が90度以上のものが好ましく、10 0度以上のものがより好ましい。このような特性を有す る妨汚扇6の形成材料としては、例えば、疏水薬を有す る化合物を好ましく使用でき、より具体的には、パーフ ルオロシラン、フルオロカーポン等を好ましい材料とし

てあげることができる。 防汚層 6 の層厚としては、通 常、20nm以下が好ましく、10nm以下がより好ま しい。防汚暦6の形成方法は、当該防汚暦8の形成材料 に応じて、例えば、蒸着、スパッタリング等の物理気料 折出法、CVDのような化学気相折出法あるいは特殊な 湿式コーティング等を用いることができる。

【0028】以上、図1に示した反射防止フィルム10 について、詳細に説明したが、本発明はこの他種々の能 様をとることができる。例えば、図1の反射防止フィル ム10は、反射防止膜5が、基材1側から第1の高屈折 車層3 a、第1の低密折率層4 a、第2の高級折率層3 b及び第2の低限折率層4bの4層構造を有し、そのう ちの第1の高层折率層3 a を電磁波シールド性を有する 導理層Xとしたものであるが、図2に示す反射防止フィ ルム106のように、反射防止膜5を、図1の反射防止 膜10と同様に基材1側から第1の高屋折率局3 m 。第 1の低層折率層4 a、第2の高層折率層3b及び第2の 低風折率層4bの4層構造とした場合に、その第2の高 屈折率層3bを図1の反射防止フィルム10の第1の高 屈折率着3ヵに代えて募銀層又として構成してもよい。

(5)

特原平11-156987

性を7~40dBにすることができる。

【0029】また、総3に示した反射防止フィルム10 cのように、反射防止側5を上途の反射防止フィルム1 の、10 bと同様に必用機合としたが 高級所限3 a 及び第2の高級所用3 bの双方を模載 個Xとして構成してもよい、これにより反射防止フィル ム10cの電弧数シールド性をよう向上させ、また、よ 方高い反射数の重磁数に対しても電磁波シールド性を高 めることができる。

10030]主先、本来男の反射的にフィルムは、反射 10 か止影が上途のような意思が場合及び低温的中間が定 に使用した場合を含する場合は、その間をが4 様に取 定されるものではない。さらは、本来男の反射的エフィ ルムは、その反射が上中に不思う等性を起動が場合 他に中間部が希望を有するものであってもよい。さらに 本人、反射的エフィルルを開かするが防止が起い。 事のかまれま気化する情知機からなるものであってもよい。 い、いずれの整理があいても、反射のよったのでもなる い、いずれの整理があいても、反射のよりであるである。 超として、低弱体制度として、あるいは所定の中間服約 相差して、他気が自然にフィルルを回答を入かを は、7 日本と5 日本とする場合を表わる限り、本 発明の反射的エフィルムに包含される。 第四の反射的エフィルムに包含される。 10031

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて具体的に脱 明する。

【0032】実験例1

定対対止度が、限1の反射性をフィルム10の反射性と 度を封備かる機能の反射にフィルムを特別した。 この場合、プラスティックフィルム数体としては、PE 50 ブラスティックフィルム数体としては、PE 50 ブラスティックフィルム数体としては、PE 50 ブロイルム(100 pu mp 1 を使用し、その上に、高計 がから170 (毎年間と下さら近10次元所が発さ カン (第20次元所が限さ)。 20次元の大学では 上別を予想する場合と対しているでは 上別を予想する場合とでは この次元所が報金のでは この次元所が報金のでは この次元の不得る。 10次元の不得る。 10次元の不得る。 10次元の不得る。 10次元の不得る。 10次元の不得る。 10次元の不得る。 第2次元の一次では で第2次元の一次では で第2次元の一次元の一次では で第2次元の一次では で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の一次で で第2次元の で第2次元の一次で で第2次元の一次で

[0033] 得られた反射地上ノルルの反射率は、表 長550nmに対して0.5%であった。また、電磁波 シールド効果は、100MHまに対して約6dBであった。電磁波シールド効果は、100MHまに対しての減敏 に対してはより高く、例えば、10MHまでは約25d Bであった。また、100MHまに対しては約25d であった。また、100MHまに対しては約4dBであっ が表現して、例えば、500MHまに対しては約4dBであっ

[0034] 表旗例2

反射防止膜が、図2の反射防止フィルム10bの反射防 止膜5と同様の4層構造の反射防止フィルムを作製し

た、この場合、プラスティックフィルル基材としては、 PETフィルル(18 8 μェ明)を理り、そのたに結 材質から酸化テタン(第 10 高温料率局 3 a)、酸化ン リコン(第 10 低温炉用 4 a)、 1 TO (原理協立で ある第 20 高温炉用 2 b)、及 代版化ション(第 2 oo 低脂件用 4 b)を取る機関した。また、この反対的止 数を 5 形成され TO ではスペックリッグによって形成 し、その場の形は 5 度集学拡によって形成した。各層の

5 し、その枠の房社を多様的法によって形成した。名房の 光学展厚(の4)は、夫代が規能化テクン(第10名版 折率部3 a) 55 nm、酸化シリコン(第10低脈形率 房4 a) 29 nm、1710 (専北衛米である第20次頃 新年報3 b) 12 4 nm、酸化シリコン(第20億間 年間4b) 135 nmとした。 [0035] 移たれた反射的よフィルムの反射率は、彼

乗550 n mに対して0、7%であった。電磁液シール ド効果は、100 MH s に対して約3 4 d B であった。また、電磁液シールド効果は、100 MH s 以下の同数 数 能対してはより高く、例えば、100 MH s では約33 d B であった。また、100 MH s 以上の母変数に対して、例えば、500 MH s に対しては約12 d B、1G H s に対しては約3 d B であった。

[0036] 実施例3 図3の反射防止フィルム10cと同様の局接成の反射防 业フィルムを作製した。この場合、プラスティックフィ ルム基材 1 としては、PETフィルム(188 μ m厚) を使用し、その上にハードコート離2として、アクリル 系掛脂層 (4μm厚)を形成し、その上に、基材1側か らITO (導電層Xである第1の高屈折率層3 m)、酸 化シリコン (第1の低屈折率層4a)、ITO (導電層 Xである第2の高屈折率周3b)及び酸化シリコン(第 2の低配折率層 4 b) を順次程度した。この反射防止膜 5を形成する各層のうち、1TO (準電層Xである第1 の高頭折率層3 m 及び第2の高層折率層3 b) はスパッ タリングによって形成し、酸化シリコン (第1の低層折 率層4 a 及び第2の低額折率層4 b) はE B蒸着法によ って形成した。各層の光学膜厚 (n d) は、それぞれお よそ1TO(導電層Xである第1の高层折率層3 a)5 3 nm、酸化シリコン (第1の低限折率層4a) 31 n m、ITO (導覚層Xである第2の高温折率層3b) 1 36 nm、酸化シリコン (第2の低層折率層 4 b) 13 2 nmとした。こうして形成した4層構造の反射防止順 5の上にさらに防汚層6としてフルオロアルキルシラザ ン (信館化学社製、KP801M) (1180A厚) を 形成1.た.

【0037】 得られた、反射防止フィルムの反射率および透透率は、被長550nmに対してそれぞれ0.5%、89%であった。また、電磁波シールド効果は、1500MHェ以下の周波数に対しては約354Bであっ

特別平11-156987 た。100MHz以下の周波数に対してはより高く、例 *【図1】本発明の反射防止フィルムの層構成図である。 【図2】本発明の反射防止フィルムの他の振様の磨構成 えば、10MHzでは約39dBであった。また、10 OMHz以上の周波数に対して、例えば、500MHz 図である。 【図3】本発明の反射防止フィルムの他の追悼の層構成 に対しては約12dB、1GHzに対しては約4dBで あった. 図である。 【0038】以上の実施例により、本発明の反射防止フ 【符号の説明】 イルムによれば、その反射防止膜の構成を適宜変えるこ プラスティックフィルム基材 とにより反射率や電磁波シールド効果を変えられること ハードコート層 がわかる。 3 a 第1の高層折率層 3 b 第2の高限折率局 [0039] 【発明の効果】本発明によれば、外光などの反射を振力 4 a 第1の低阻折率局 低減しかつ光学的に充分な可視光透過性を有し、さらに 4 b 第2の低温折率層 は低磁波シールド効果を持った反射防止フィルムを得る 反射防止膜 ことができる。 防汚廢 【図面の簡単な説明】 х 導電局 [図1] [图2] [[2]3]

プロントページの統さ

10

(51) Int. C1.		段別記号	FI		
G02B	1/10		G09F	9/00	318A
G09F	9/00	309	G 0 2 B	1/10	A
		318			Z

100

100

(72) 発明者 宇山 晴夫 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 脚床式会社内